® 日本国特許庁(JP)

の特許出關公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

平1 - 119541

@Int Cl.4

織別記号

庁内整理番号

@公開 平成1年(1989)5月11日

C 03 B 37/027 // G 02 B 6/00

356

Z-8821-4G A-7036-2H

審査請求 未請求 発明の数 2 (全4頁)

図発明の名称

フアイバ線引炉

B

创特 願 昭62-274877

願 昭62(1987)10月30日 22出

砂発 明 者 増 山下

70発 明 者

敕 俊 晴

東京都新宿区中落合2丁目7番5号 ホーヤ株式会社内 東京都新宿区中落合2丁目7番5号 ホーヤ株式会社内

東京都新宿区中落合2丁目7番5号

ホーヤ株式会社 の出 顔 人

20代 理 人 弁理士 中村 静男

1. 発明の名称

ファイパ線引炉

2. 特許請求の範囲

(1) 内部に不活性ガスを充満させた炉体と、

この炉体の上端から炉体内に導入されたプリフ ォームを加熱してファイバを成形するメインヒー タとを備え、

炉体上端のプリフォーム導入孔と炉体下端のフ ァイパ取り出し口とがシールされているファイパ 線引炉において、

メインヒータの上方に、プリフォームの外径よ りも大きな穴を有する中間郎シャッタを配置し、 この中間部シャッタの上方に調整用ヒータを設 けたことを特徴とするファイバ線引炉。

(2) 内部に不活性ガスを充満させた炉体と、

この炉体の上端から炉体内に導入されたプリフ ォームを加熱してファイバを成形するメインヒー タとを増え、

炉体上端のプリフォーム導入孔と炉体下端のフ

ァイバ取り出し口とがシールされているファイバ 線引炉において、

メインヒータの上方に、プリフォームの外径よ りも大きな穴を有する中間部シャッタを配置し、 この中間部シャッタの上方に調整用ヒータを設

プリフォームを吊りさげたプリフォーム支持円 筒物とOリングとによって、炉体上端のプリフォ ーム導入孔をシールしたことを特徴とするファイ バ線引炉。

3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は、フッ化物ファイバやその他のファイ パ等を不活性ガス雰囲気の下で練引するための装 世に関する。

(従来の技術とその問題点)

この種の従来の練引装置は、不活性ガスを充満 させた炉体内への外気の流入を防止するために、 炉体上端のプリフォーム導入孔と炉体下端のファ イバ取り出し口とがシールされているが、不活性 ガスの往入自体により、炉体内部で気流の提乱や 温度勾配による対流が発生する。この気流の提乱 や温度勾配による対流は、ファイパ成形部 (ネッ クダウン部) の温度変動を発生せしめ、温度にき わめて敏感なファイパ級引に悪影響を与え、安定 した均一のファイパの線引を不可能にする。

また、プリフォームの昇降による自由空間の変動によって、ファイバ成形部の温度が変動し、前記と同様な問題点がある。

更に、炉体上側のプリフォーム導入孔は、プリフォームと炉体の間でロリングによってシールされているので、プリフォームに外径のばらつきや形のゆがみ等がある場合には、完全にシールすることができず、この個所から不活性ガスが流出し、気流の擾乱を発生するという問題点がある。

本発明は、前記問題点を解決するためになされたものであり、その第1の目的は、不活性ガス気 彼の擾乱や対策またはプリフォームの昇降による ファイベ成形部の温度変動を極力抑えて安定した ファイベの練引を可能にすることであり、第2の 目的は炉体上端のプリフォーム導入孔における、 炉体内部と外部の遮断を確実に行い、流出による 気速の優乱ひいては温度変動を防ぐことである。 (問題点を解決するための手段)

上記第1の目的は本発明に従い、内部に不活性 ガスを充満させた炉体と、この炉体の上端から炉 体内に導入されたプリフォームを加熱してファイ バを成形するメインヒータとを備え、炉体上端の ブリフォーム導入孔と炉体下端のファイバ取り出 し口とがシールされているファイバ線引炉におい て、メインヒータの上方に、プリフォームの外径 よりも大きな穴を有する中間部シャッタを配置し、 この中間部シャッタの上方に調整用ヒータを設け たことによって達成される。

上記第2の目的は更に、プリフォームを吊りさげたプリフォーム支持円筒物とOリングとによって、炉体上端のプリフォーム導入孔をシールしたことによって達成される。

(実施例)

次に、図を参照して本発明の実施例を詳しく説

明する。

第1図において、1はファイバ線引炉の筒状の炉体、2は、図示していない送り装置によって炉体1の上部閉口(ブリフォーム導入孔)から炉体1内部へ垂直に送り込まれるブリフォーム(母材)、3はブリフォーム2を加熱してファイバ4を成形する、例えばカルタル線ヒータ、白金線ヒータ等のメインヒータである。

プリフォーム2を不活性ガス雰囲気内に置くために、不活性ガスボンペ5から導入弁6、管7および調整弁8を経て不活性ガスが炉体1内に送り込まれる。炉体1の内部を不活性ガスで満たすには、炉体1の上部閉口(プリフォーム導入孔)と下部閉口(ファイパ取り出し口)において、炉体1の内部と外部を遮断しシールしなければならない。

伊体1上端のプリフォーム導入孔は、プリフォーム2と炉体1の間でシールする従来の方法と異なり、プリフォーム2を吊り下げたプリフォーム 支持円筒物9と炉体1との間でシールされている。

プリフォーム支持円筒物 9 は例えばステンレススチールで出来ていて、外径は例えば15~20mmであり、長さはプリフォーム 2 の昇降の距離によって定められ、本実施例では150~200mm である。そしてその下部にプリフォーム吊り下げ用の吊し環13を備えている。連結具10は吊し環13に

引っ掛けられるフック10aとステンレス製のワイヤー10bからなり、プリフォーム2の上端に形成された切り込みにこのワイヤー10bを縛りつけて上端をフック10aに接続する。しかしてリフォーム2をチャックで挟み、これをワイヤーで縛ってもよい。なお、この連結具10と吊い型13の代わりに、適当な取りつけ異を用いてかりフォーム2をプリフォーム支持円筒物9に動かぬように取りつけてもよい。

一方、炉体1の下側に設けられたファイバ取り 出し口は、関口部を狭くするための両方かか内 関切しまれる機械的な下部シャッタ14と、炉内内 関気と同じ不活性ガスをファイバの方、いわゆるで ことにより外気とのよってシールされている。か スシャッタ15とによってシールされている。 のガスシャッタ15は管16と調整弁17をいる。 でが記の不活性ガスボンベ5に接続されていれる。 機械的な下部シャッタ14によって狭められる。 の径は2mm程度であり、内側に向けて噴出される ガスシャッタ15の噴出ガス量は0.5・2/min程度

ガスの対流を抑える働きをする。この中間部シャッタ18はプリフォーム2に直接接触するような 完全な遮断効果は必要でない。その主な目的が好体1内に生じる気流の援乱を防止することにある からである。

この中間部シャッタ18は例えば第2図に示すように、両方から差し込まれるステンレススチールのような耐熱性のある合金の2枚の板20,20は差し込み時に穴をりたなり、この外径よりも幾分大きな円形ののでをがれるために、それぞれ半円状の一ム2の内径は、両凹部21,21に下ある大の直径は12mmである。板20,20は炉体1に固定された支持板22の家内溝23によって変内され、両方の方をし込みのでの検によって変力によって変力によりによくとることで守られている。

更に、ファイバ4を形成する前記のリング状の

である.

なお、外気がファイバ取り出し口から逆流して 炉体1内に旗入することはない。なぜなら、炉体 1の上部閉口が0リング12で封じられているた め、不活性ガスの常時往入によって炉体1内が常 に外気に比べて圧力が高くなっているからである。

更に、ファイバ6を成形するメインヒータ3の上方に、プリフォーム2よりもやや大きな径の穴の関いた中間部シャッタ18が設けられている。 具体的にはファイバ成形のためのメインヒータ3よりも30~40mm上方に設けられている。

炉体 I 内には前述のように、不活性ガスが注入 口19から常時注入され、そのガス量は 0.5 2 / ain 程度である。この中間部シャッタ 18 はこう した外部からの不活性ガスの注入による、ファイ パ成形部(メインヒータ 3 によってファイバ 3 が 加熱形成される部分すなわちネックダウン部)で の気流の乱れや温度変動を防いでいる。更に関す メインヒータ 3 によって対流が起きやすい空間を 狭めて、ブリフォーム 2 の昇降に起因する不活性

メインヒーク3とは別に、中間部シャッタ18の上方に調整用ヒータ24(第1関参照)が設けられている。これは炉体1内で最も高い温度となるファイバ成形部付近と不活性ガスが流入するプリフォーム2上部との間で生じる温度勾配を緩和する働きを持つ。つまり、この調整用ヒータ24によって、炉体1内の特に上下方向での温度差による激しい対流の発生が防止される。

この調整用ヒータ24は例えばニクロム線等の簡単なものでよく、その加熱量はメインヒータ3の加熱量や不活性ガスの炉内への流入のことながら、温度や配を可能な限り少なくした方が効果されるファイバ成形部の温度を300 でにすると、注入口19から流入する不活性ガスの量を1.0 ℓ/minにしてもファイバ成形の温度を300 でにすると、注入口19から入する不活性ガスの量を1.0 ℓ/minにしてもファイバ成形の温度を300 でにすると、注入口19からスイバ成形の過度を3.3 ~0.5 で程度に抑えることができた。

特開平1-119541(4)

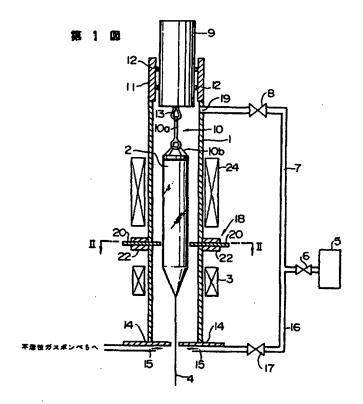
(発明の効果)

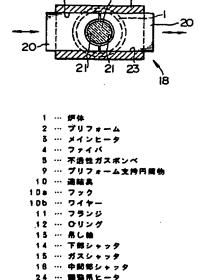
以上の通り、本発明によれば、中間シャッタによって注入不悟性ガスの気流 優乱を防止し、調整用ヒータによって炉体内部の温度勾配ひいては対波の発生を防止するようにしたので、ファイバ成形部の温度変動を極力抑えることができる。従って、均一な安定したファイバ練引が可能である。

更に、炉体上端のプリフォーム導入孔を、プリフォーム支持円筒物と炉体との間で 0 リングによって、支持円筒物と炉体との間で 0 リングによってシールしたので、プリフォームの外径のばらつきや形のゆがみに関係なく、確実にシールすることができるので、安定したは湿度変動を抑えることができるので、安定したファイバ線引につながる。また、プリフォーム自体ではシールしないので、任意の大きさのプリフォームを使用することができる。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の実施例によるファイバ線引炉 の縦断面図、第2図は第1回のⅡ~Ⅱ線に拾った 断面図である。





第2図

(54) PRODUCTION OF MOLDE DY OF TRANSPARENT QUARTZ GLAS

(11) 1-119537 (A) (43) 11.5. 39

(21) Appl. No. 62-277882 (22) 2.11.1987

(71) MITSUBISHI KASEI CORP (72) EIJI HATTORI(1)

(51) Int. Cl⁴. C03B20/00,C03B19/00

PURPOSE: To simply produce green molded bodies having no coarse pores in a high yield in a short time by dispersing spherical silica particles having respectively specified particle size and deviation value of particle size in a specified dispersion medium and by molding the resulting slurry by a specified molding method.

CONSTITUTION: Spherical silica particles having $0.05 \sim 1.5 \mu m$ average particle size and ≤ 1.5 standard deviation value σ of particle size are dispersed in a liq. polar dispersion medium having hydroxyl groups. The resulting slurry is molded by slip casting, filtration, evaporation to dryness or a doctor blade method and the molded body is sintered to obtain a molded body of transparent quartz glass.

(54) PRODUCTION OF TRANSPARENT MOLDED QUARTZ GLASS BODY

(11) 1-119538 (A) (43) 11.5.1989 (19) JP

(21) Appl. No. 62-277884 (22) 2.11.1987

(71) MITSUBISHI KASEI CORP (72) EIJI HATTORI(1)

(51) Int. Cl4. C03B20/00,C03B19/00

PURPOSE: To form the title molded body small in sintering shrinkage by using spherical particles of silica as a raw material and controlling the particle distribution under the specified conditions in production wherein silica particles are molded and thereafter sintered.

CONSTITUTION: A transparent molded quartz glass body is produced by molding spherical silica particles having $0.05{\sim}500\mu$ particle diameter and thereafter sintering it. In this method, the spherical silica particles satisfying the following conditions (a)~(d) is used as a raw material. (a) They are consisted of two or more particle groups different in mean particle diameter and (b) the mean particle diameter of the particle group having the minimal mean particle diameter is less than 1.5μ and (c) in two particle groups mutually being close to in mean particle diameter, the ratio of the minimal diameter in the range prescripted by standard deviation of the larger dia. group to the maximal dia. in the same prescription of the smaller dia. group is more than 2 and (d) the rate of total volume of the particle group having large mean particle diameter to the total volume of two particle groups being close to each other in mean particle diameter is regulated to $20{\sim}80\text{vol.\%}$. By this method, transparent quartz glass having a large-sized and complex shape is easily obtained.

(54) FIBER DRAWING FURNACE

(11) 1-119541 (A) (43) 11.5.1989 (19) JP

(21) Appl. No. 62-274877 (22) 30.10.1987

(71) HOYA CORP (72) ISAO MASUDA(1)

(51) Int. Cl4. C03B37/027//G02B6/00

PURPOSE: To enable stable drawing of fiber by constituting a fiber drawing furnace so that the disturbance of inert gas flow being introduced is prevented with a middle shutter and generation of convection in the inside of the furnace

body is prevented with a heater for regulation.

CONSTITUTION: In the inside of the furnace body 1 of a fiber drawing furnace, the disturbance of inert gas being introduced is prevented with a shutter 18 of the middle part and generation of convection resulting from the temp. gradiation in the inside of the furnace body 1 is prevented with a heater 24 for regulation. Thereby the temp. fluctuation in a fiber molding part can be extremely inhibited and fiber drawing can be performed uniformly and stably. Furthermore, in an introduction hole of a preform 2 in the upper end of the furnace body 1, the interval between a cylindrical material 9 for supporting the preform and the furnace body 1 is sealed with an O-ring 12. Therefore, the furnace body 1 can be surely sealed regardless of scattering of the outer diameter of the preform 2 and distortion of the shape. Therefore, the temp. fluctuation resulting from outflow of inert gas can be inhibited and stable drawing of fiber 4 can be performed.

